

ПРОГРАММА СЕМИНАРА БЕЛСЗМ-2006

1 ноября 2006 г.

9:00 – 14:00	РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 14:30	ОТКРЫТИЕ 7-го Международного семинара «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии» – БелСЗМ-2006
14:30 – 14:50	Председатель: член-корр НАН Беларуси Плескачевский Ю. М. <i>Свириденок А. И.</i> (Гродно, Беларусь)
14:50 – 15:10	Актуальные проблемы применения СЗМ в Беларуси <i>Жавнерко Г. К., Агабеков В. Е.</i> (Минск, Беларусь)
15:10 – 15:30	Метод микроконтактной печати, локальная модификация поверхности и интерпретация данных сканирующей зондовой микроскопии <i>Брич М. А., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь)
15:30 – 15:45	Моделирование взаимодействия углеродной нанотрубки, как зонда АСМ, с кристаллом алмаза <i>Миронов В. Л., Грибков Б. А., Никитушкин Д. С., Фраерман А. А.</i> (Нижний Новгород, Россия)
15:45 – 16:00	Магнитно-силовая микроскопия ферромагнитных наночастиц <i>Миронов В. Л., Никитушкин Д. С., Грибков Б. А., Гусев С. А.</i> (Нижний Новгород, Россия)
16:00 – 16:30	Магнитно-силовая микроскопия слабокоэрцитивных ферромагнитных наночастиц ПЕРЕВЫЙ
16:30 – 16:50	Председатель: Жавнерко Г. К. <i>Чижик С. А., Шкадаревич А. П., Кузнецова Т. А., Курганович А. М.</i> (Минск, Беларусь)
16:50 – 17:10	Контроль поверхностей лазерной оптики методом АСМ <i>Berezina S., Zinin P.</i> (Жилина, Словакия)
17:10 – 17:30	Nondestructive Characterization of thick DLC-films <i>Ясинский В. М., Ивакин Е. В., Суходолов А. В., Хайруллина А. Я., Кокиц А. Н.</i> (Минск, Беларусь)
17:30 – 17:50	Исследование особенностей возбуждения плазмон-поляритонов в периодически наноструктурированных металлических пленках методом фотонной сканирующей туннельной микроскопии <i>Сошников А. И., Гоголинский К. В., Решетов В. Н.</i> (Троицк, Россия)
17:50 – 18:10	Исследование с помощью СЗМ «Наноскан» свойств области контакта токопроводящих алмазных зондов с поверхностью <i>Kukharenko L. V., Fuchs H., Leshchenko V. G., Gelis L. G., Lazareva I. V.</i> (Минск, Беларусь)
	Surface morphological change investigation in surface activated platelets with the scanning force microscope

2 ноября 2006 г.

9:00 – 9:20	Председатель: Миронов В. Л. <i>Плескачевский Ю. М., Суслоб А. А., Чикунов В. В., Цуан Янь, Чижик С. А.</i> (Минск, Гомель, Беларусь)
9:20 – 9:40	Самоорганизация поверхностных слоев твердых покрытий при трении <i>Wielgo K., Ekwirska M., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша)
9:40 – 10:00	Nanoindentation studies of oxynitride ultrathin films for MEMS applications <i>Pustan M., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша)
10:00 – 10:20	Scale effect on mechanical properties of movable MEMS structures tested by AFM <i>Балабанова Н., Чикунов В. В., Рымуза З.</i> (Варшава, Польша; Минск, Беларусь)
10:20 – 10:40	Влияние сонорных осцилляций и топографии поверхности на адгезионные свойства полимерных покрытий <i>Koszewski A., Gorski T., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша)
10:40 – 11:00	Estimation of Young's modulus of ultrathin polymeric films for nanoimprint lithography by use of AFM <i>Chizhik S. A., Vo Thanh Tung, Chikunov V. V., Nguyen Tho Vuong</i> (Минск, Беларусь; Вьетнам)
11:00 – 11:30	Influence of additional mass on quartz tuning fork in dynamic operation mode ПЕРЕВЫЙ
11:30 – 11:50	Председатель: Ясинский В. М. <i>Игнатовский М. И.</i> (Гродно, Беларусь)
11:50 – 12:10	К вопросу о применении зондовой микроскопии для исследования полимерных композитов <i>Романюк В. Л., Гременюк В. Ф., Меркулов В. С., Залесский В. Б., Ермаков О. В., Чигирь Г. Г., Сякерский В. С., Абетковская С. О.</i> (Минск, Беларусь)
12:10 – 12:30	Исследование морфологии поверхности тонких сегнетоэлектрических пленок $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ с помощью атомно-силового микроскопа <i>Гончарова О. В., Гременюк В. Ф., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь)
12:30 – 12:50	Применение сканирующей зондовой микроскопии для исследования влияния толщины пленочных слоев сульфида индия на их структуру <i>Пилиенко В. А., Петлицкая Т. В., Чижик С. А., Кузнецова Т. А.</i> (Минск, Беларусь)
12:50 – 13:10	Исследование топологии интегральных микросхем методом атомно-силовой микроскопии <i>Сыроежкин С. В., Журавский В. С., Губанов А. В., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь)
	Многоуровневая реконструкция АСМ-изображений

13:10 – 13:30	Артамонов В. В., Алексеенко А. А., Бойко А. А., Подденежный Е. Н. (Гомель, Беларусь) Применение метода СЗМ для анализа структурных особенностей гель-стекол и керамики
13:30 – 14:30	ОБЕД
14:30 – 14:50	Председатель: Суслов А. А. Довбешко Г. И., Фесенко О. М. (Киев, Украина)
14:50 – 15:10	Структура и свойства металлических наноповерхностей, усиливающих оптические сигналы Абетковская С. О. (Минск, Беларусь)
15:10 – 15:25	Влияние параметров зонда и образца на фазовый контраст и деформирование в контакте зонд-образец для динамического режима АСМ Бондаренко М. А., Шевченко Ю. Б., Бойко В. П., Коваленко Ю. И., Яценко И. В., Канашевич Г. В., Ващенко В. А. (Черкассы, Украина)
15:25 – 15:45	Исследование микрогеометрии поверхности оптических стекол после электронной и после лазерной обработки методом атомно-силовой микроскопии Бондаренко М. А., Бондаренко Ю. Ю., Бабаев А. К., Яценко И. В., Рева И. А., Конопальцев Л. И., Ващенко В. А. (Черкассы, Украина)
15:45 – 16:00	Применение метода атомно-силовой микроскопии в прогнозировании срока эксплуатации пьезоэлектрических преобразователей медицинских приборов Kotov D. A., Dubkova V. I. (Минск, Беларусь)
16:00–16:15	Application of Atomic force microscopy for study of modified carbon fiber surface
16:15 – 16:35	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кухаренко Л. В. Стародубцева М. Н., Кузнецова Т. Г., Егоренков Н. И. (Гомель, Беларусь)
16:35 – 16:55	АСМ исследование эритроцитов, кренированных активными формами азота Кузнецова Т. Г., Стародубцева М. Н., Егоренков Н. И. (Гомель, Беларусь)
16:55 – 17:15	Определение механических свойств клеточных поверхностей Слобожанина Е. И., Козлова Н. М., Ясинский В. М., Филимоненко Д. С., Хайруллина А. Я. (Минск, Беларусь)
17:15 – 17:35	Исследование Зп-индукционных изменений в эритроцитарных мембранах методом атомно-силовой микроскопии Трушко А. В., Чижик С. А. (Минск, Беларусь)
	АСМ анализ хрящевых тканей

3 ноября 2006 г.

10:00 – 10:20	Председатель: Меркулов В. С. Джилавдари И. З., Какошко Е. Ю. (Минск, Беларусь)
10:20 – 10:40	Исследование упругих растяжений и диссипации энергии на поверхности кристалла методом микродеформаций под действием качающегося шарика Айзикович С. М., Кренев Л. И. Трубчик И. С. (Ростов-на-Дону, Россия)
10:40 – 11:00	Статическое исследование механических свойств функционально-градиентных покрытий при воздействии с поверхности Шипица Н. А. (Минск, Беларусь)
11:00 – 11:15	Исследования поверхности сканирующим датчиком Кельвина Циркунова Н. Г., Борисенко В. Е. (Минск, Беларусь)
11:15 – 11:45	Геометрия зондовой микроскопии для модели окружностей
11:45 – 12:10	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чижик С. А. Киселева О. И. (Москва, Россия)
12:10 – 12:35	Новое оборудование компании Veeco для исследования свойств полупроводниковых материалов наnanoуровне Малиновская О. С. (Москва, Россия)
12:35 – 13:00	Исследование нанотрубок и других углеродных наноструктур с помощью сканирующего туннельного микроскопа НТК «Умка» Суслов А. А., Шашолко Д. И. (Гомель, Беларусь)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

СТ 1	Дубравин А. М., Комков О. Ю. (Гомель, Беларусь) Контролируемое перемещение наночастиц по поверхности подложки в режиме кратковременного контакта зонда с поверхностью образца
СТ 2	Дубравин А. М., Комков О. Ю., Yoon Eui-Sung (Гомель, Беларусь; Сеул, Корея) Формирование нанорельефа при локальном оксидировании поверхности кремния с помощью атомно-силового микроскопа
СТ 3	Дубравин А. М. (Гомель, Беларусь) Моделирование динамического контакта Зонд-Образец.
СТ 4	Дубравин А. М., Комков О. Ю., Браилко Н. Н. (Гомель, Беларусь) Некоторые особенности АСМ изображений и их коррекции

- СТ 5 *Барайшук С. М., Верес О. Г., Ташлыков И. С.* (Минск, Беларусь)
Топография и свойства поверхности изделий, модифицированных ионно-ассистированным осаждением покрытий
- СТ 6 *Чапланова Ж. Д., Михайловский Ю. К., Агабеков В. Е., Ольховик В. К., Галиновский Н. А., Грачева Е. А.* (Минск, Беларусь)
Изучение морфологии термоапыленных тонких бензоксазольных производных бифенила методом сканирующей зондовой микроскопии
- СТ 7 *Игнатовский М. И., Свириденок А. И., Смуругов В. А., Ховатов П. А., Чмыхова Т. Г.* (Гродно, Беларусь)
Влияние нанонаполнителей на картину износа поверхности стали в субмикронном диапазоне
- СТ 8 *Kukhareko L. V., Koshikawa T., Aleinikova O. V., Shman T. V., Krylov A. B., Ivanov A. A., Tsirkunova N. G.* (Минск, Беларусь)
Combination of confocal laser scanning microscopy with scanning force microscopy for K562 cells study
- СТ 9 *Chizhik S. A., Vo Thanh Tung, Chikunov V. V., Nguyen Tho Vuong* (Минск, Беларусь; Вьетнам)
Influence of additional mass on quartz tuning fork in dynamic operation mode
- СТ 10 *Торская Е. В., Горячева И. Г., Чижик С. А., Сыроежкин С. В.* (Москва, Россия; Минск, Беларусь)
Определение толщины упругого слоя на твердой подложке методом статической силовой спектроскопии
- СТ 11 *Кузнецова Т. А.* (Минск, Беларусь)
Применение атомно-силовой микроскопии в методах индентирования

13:00 – 14:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
14:00 – 14:30 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА
